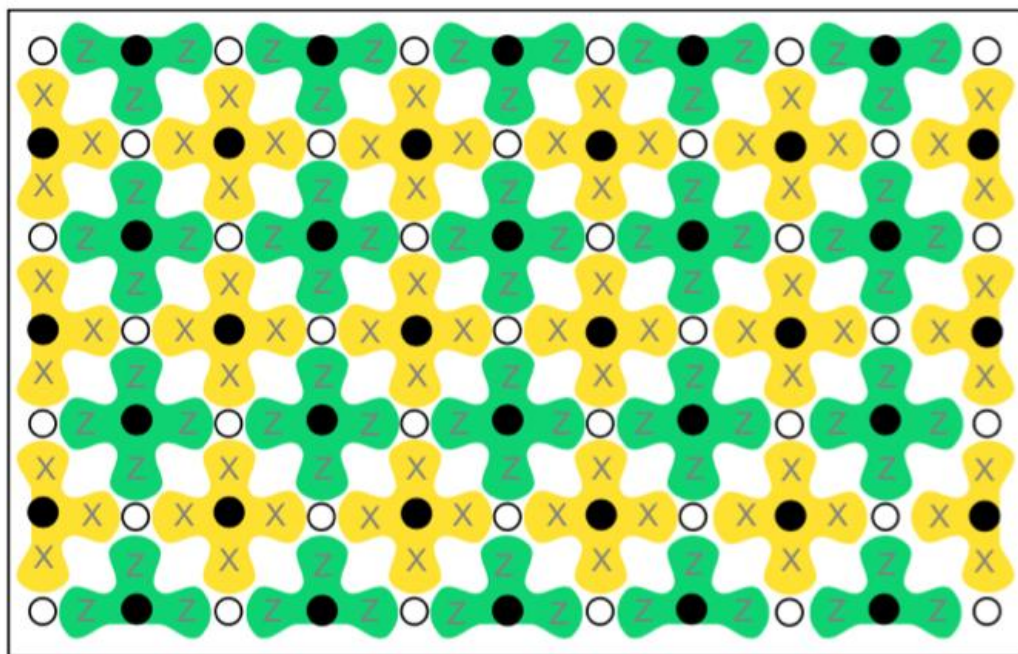


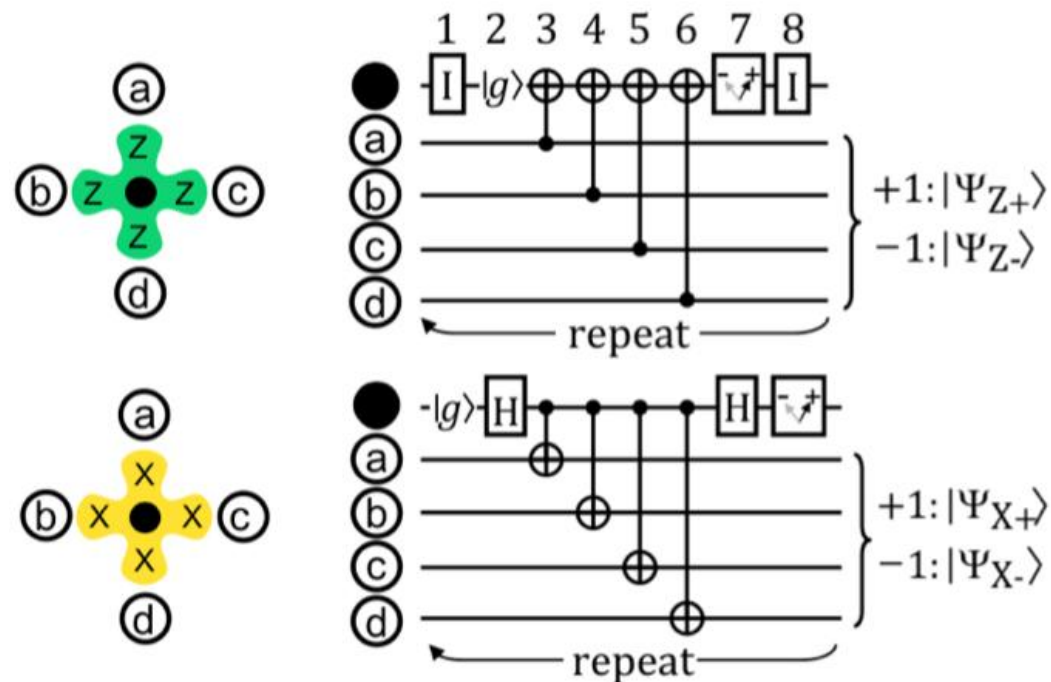
surface code

Austin G. Fowler

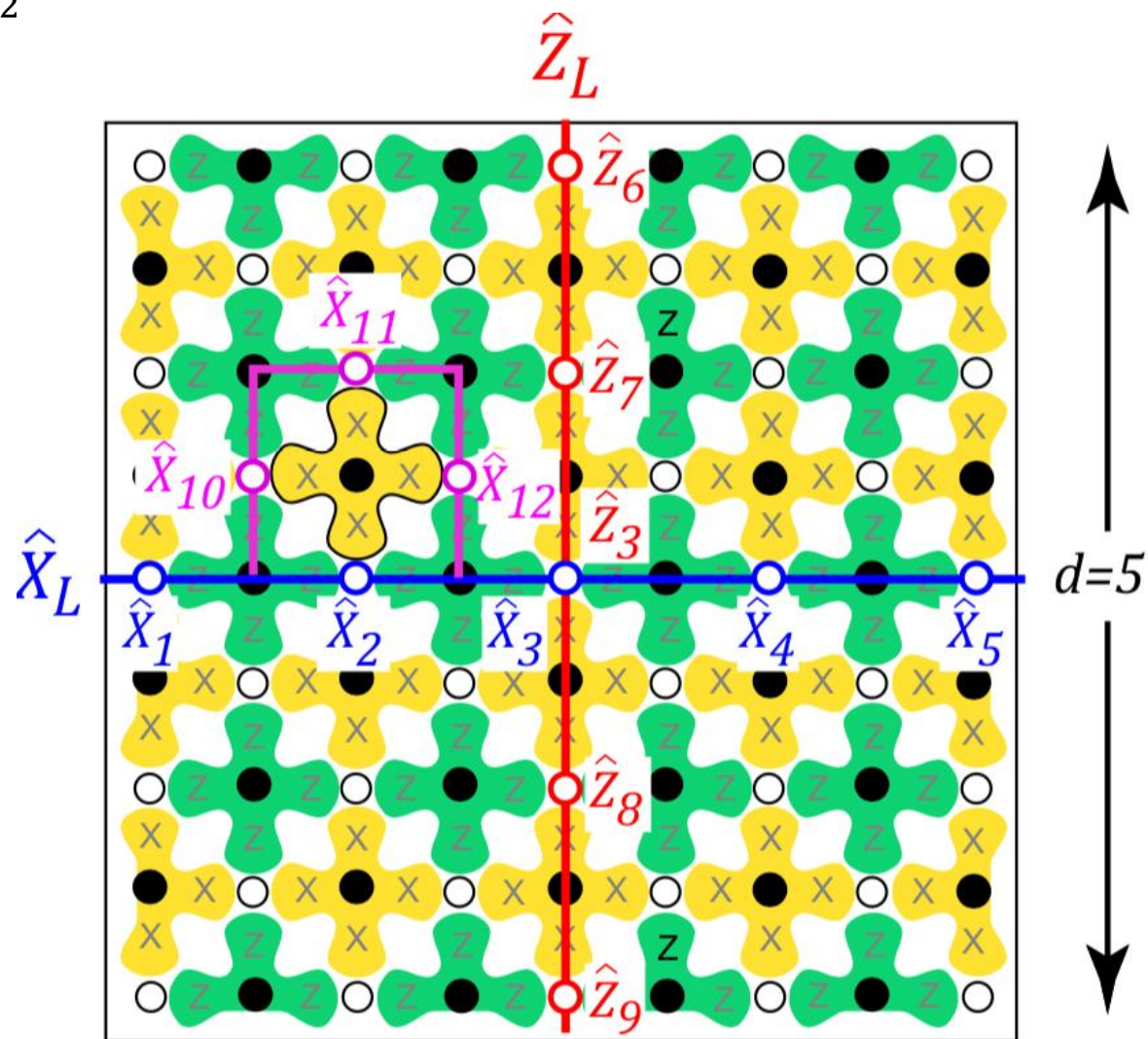
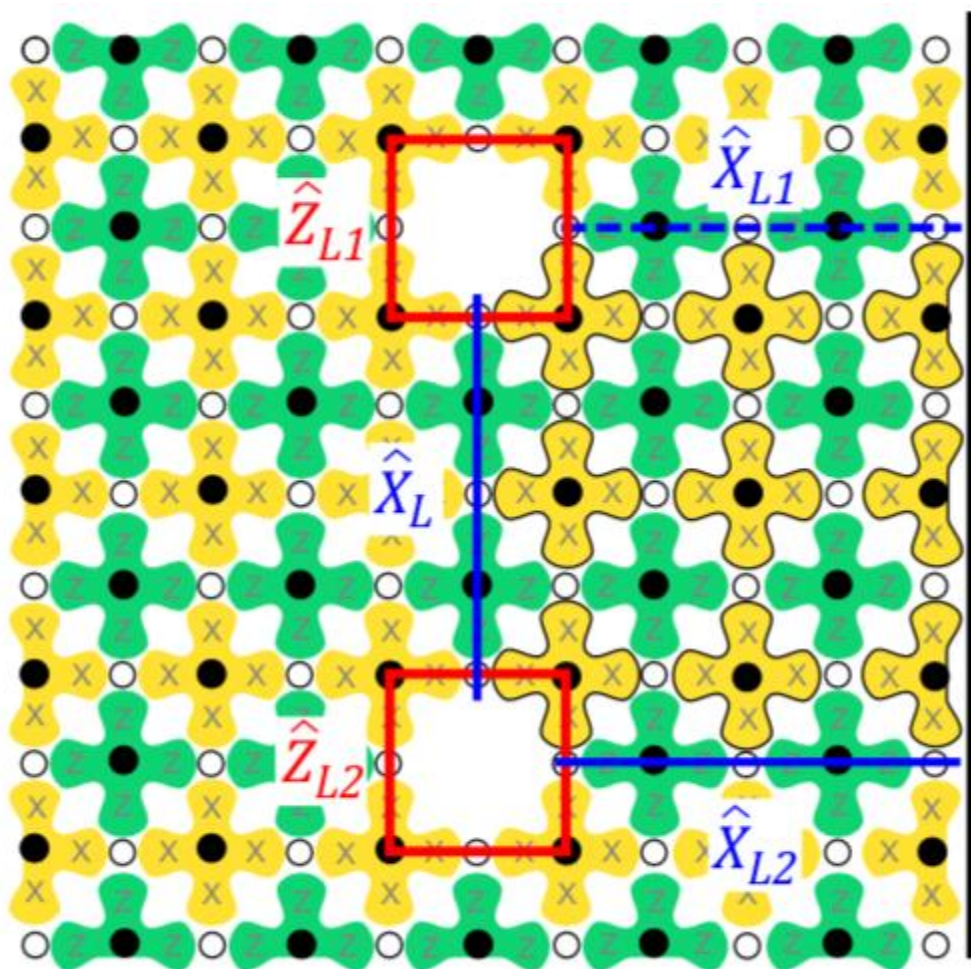
- 1-logical qubit surface code



- 每个测量比特对应一个电路

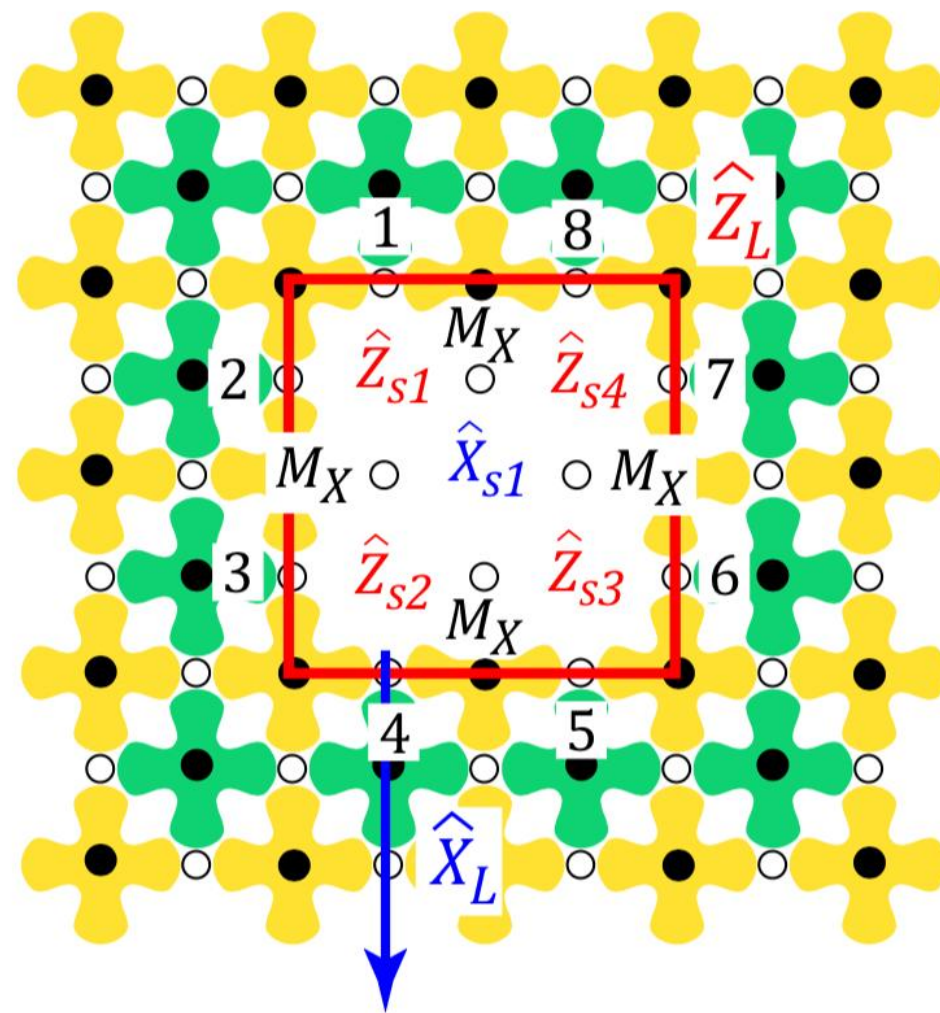


两种 \hat{X}_L, \hat{Z}_L 形式（贯穿surface边界和cut）
 做cut本质上是形成边界，取 $Z_L = Z_{L1}$ 或 Z_{L2}

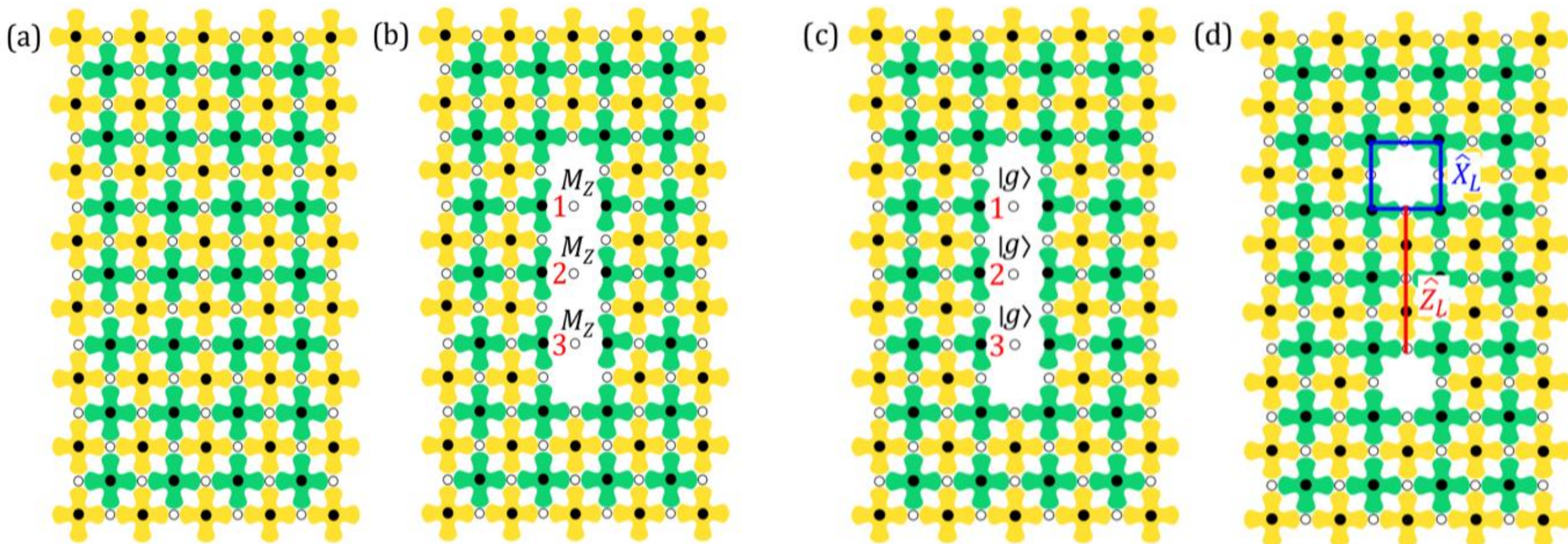


更大的 cut, 目的是增加d, 提高纠错能力(图示为scale = 2 的cut)

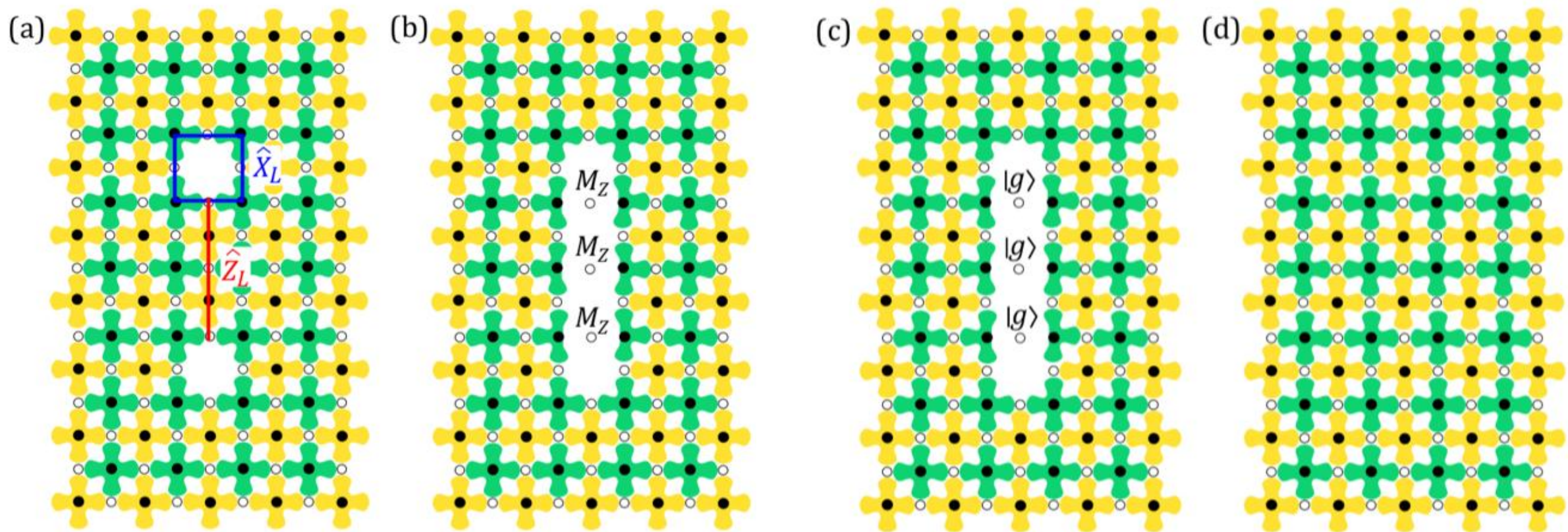
- 在代码中, 给定cut中心的坐标, 人为取定非loop的operator如(X_L)为两cut之间data qubit的连线中最靠边界的一列 (如示意图所示)
- 在braid操作中, 选其为使得编织形成的loop最小的一列
- 在 Hardamard门中, 选它为图示位置
- turn off 内部的measure qubit之后, 测量从4-terminal变为3-terminal的measure qubit测量的stabilizer所缺失的data qubit(即为产生的孤立data qubit最外圈的), 并将测量结果与现在的3-terminal measure qubit的测量结果相乘, 作为syndrome measurement.

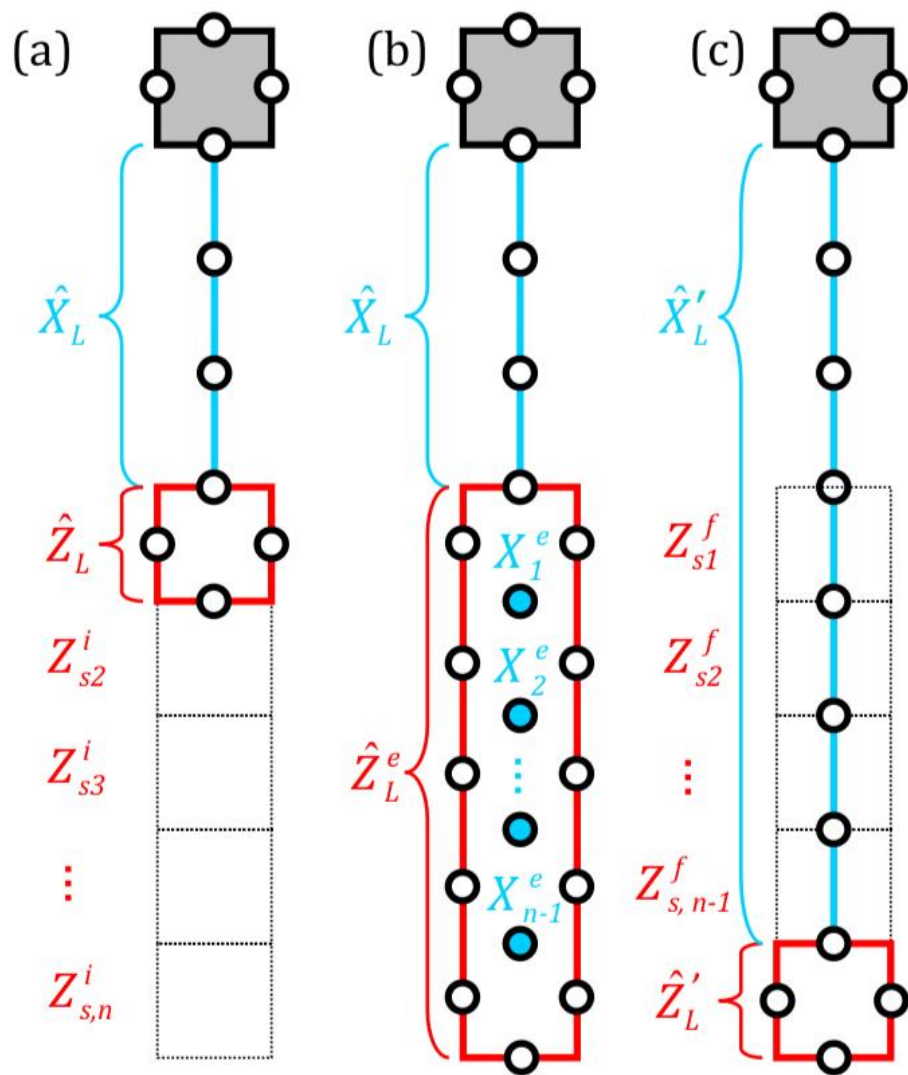


- 初始化操作，两次error tracking
- a->b:测量孤立1, 2, 3 qubit in z basis，并将测量结果与相应measure qubit测量结果相乘，作为syndrome measurement。
- b->c:将1, 2, 3重置为 $|g\rangle$ 。
- c->d:turn on，获取测量结果进行error tracking。



- 测量操作，两次error tracking，初始化操作的逆
- a->b:测量孤立1, 2, 3 qubit in z basis，并将测量结果与相应measure qubit 测量结果相乘，作为syndrome measurement。
- b->c:将1, 2, 3重置为 $|g\rangle$ 。
- c->d:turn on，获取测量结果进行error tracking.





- move cut操作，两次error tracking
- a->b: 测量孤立 1, 2, ..., n-1 qubit in x basis, 并将测量结果与相应measure qubit测量结果相乘，作为syndrome measurement
- b->c: turn on, 获取 stabilizer($Z_{s,1}^f, \dots, Z_{s,n-1}^f$)测量结果进行 error tracking.
- byproduct:

$$pz = Z_{s,1}^i * \dots * Z_{s,n-1}^i * Z_{s,1}^f * \dots * Z_{s,n-1}^f,$$
 若结果为-1，相当于在 1, ..., n-1 stabilizer 涵盖的 data qubit 上任取某一个引入 x 错误

$$px = X_1^e * \dots * X_{n-1}^e,$$
 相当于在 1, ..., n-1 stabilizer 涵盖的 data qubit 上任取某一个引入 z 错误

distance: 衡量了被编织的两个cut中心measure qubit的下标之差,

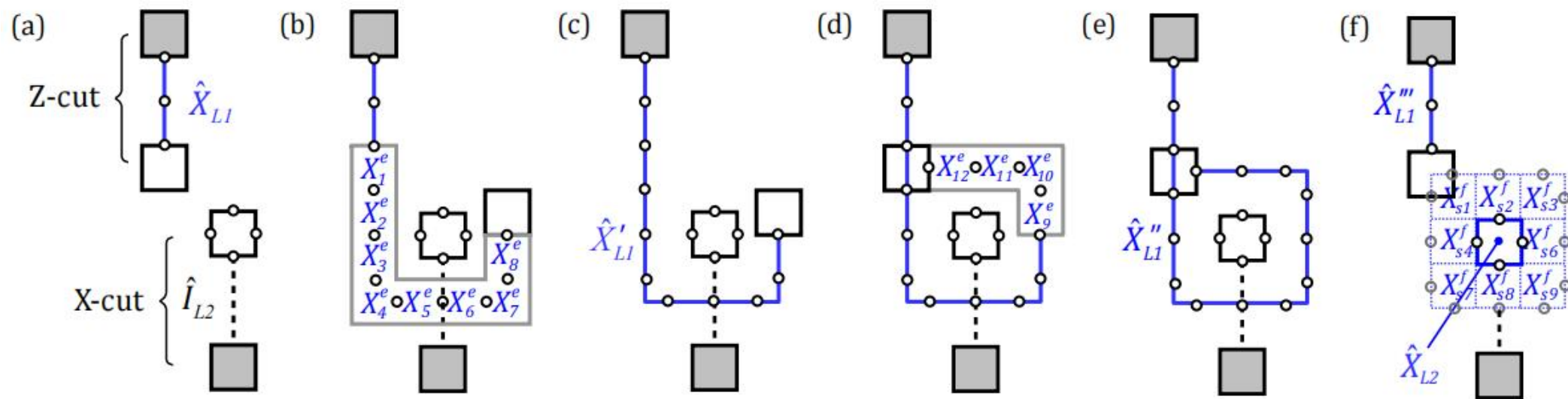
e.g. distance = k 表示 $(z2-x1)/width = k$.

a->e: 流程原理同move操作

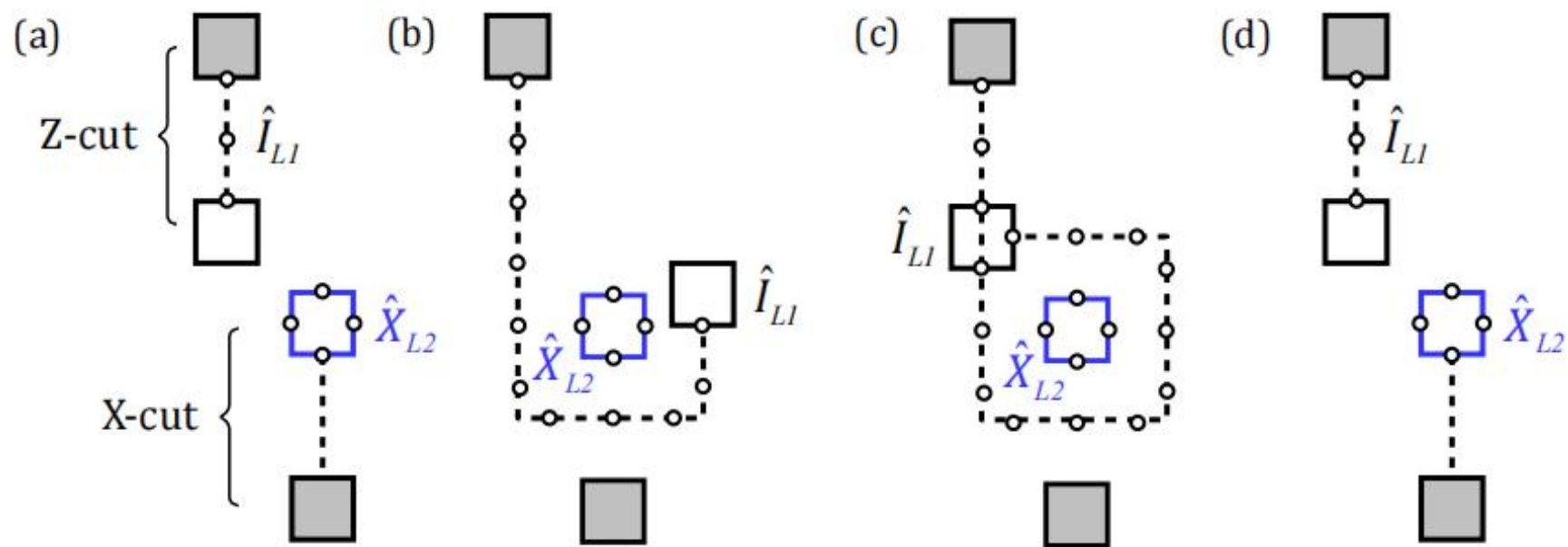
e->f: $X''_{L1} I_{L2} = X_{Loop} X'''_{L1} I_{L2} = (X_{s1} \cdots X_{s9}) X'''_{L1} \rightarrow X'''_{L1} X_{L2}$

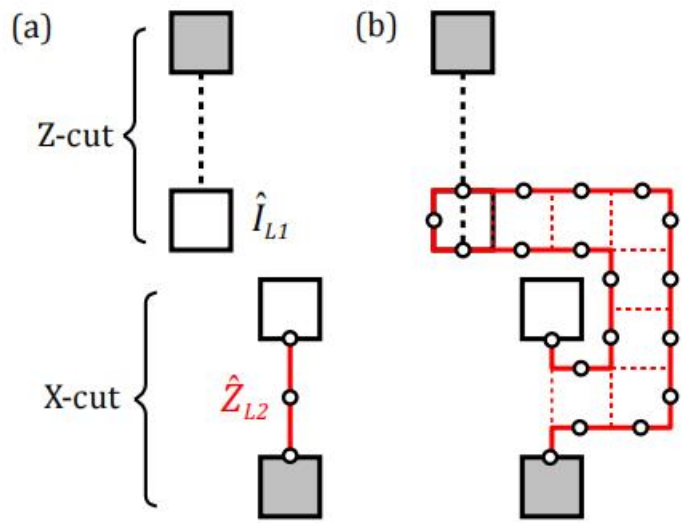
byproduct: $px1 = X_{s,1}^e * \cdots * X_{s,12}^e$

$px2 = X_{s,1}^f * \cdots * X_{s,9}^f$



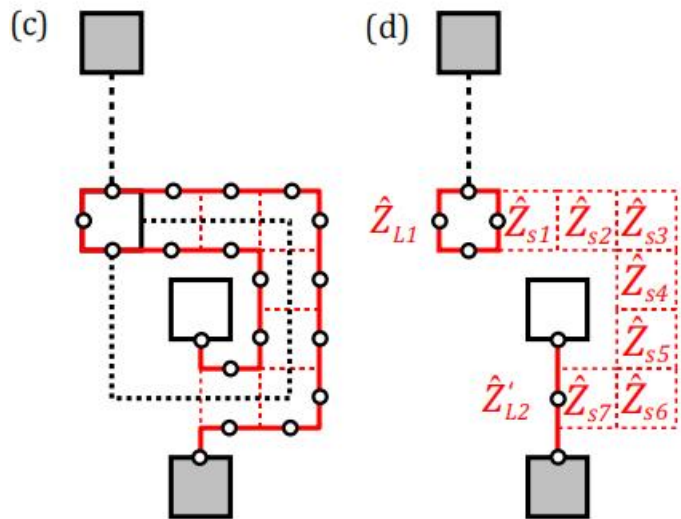
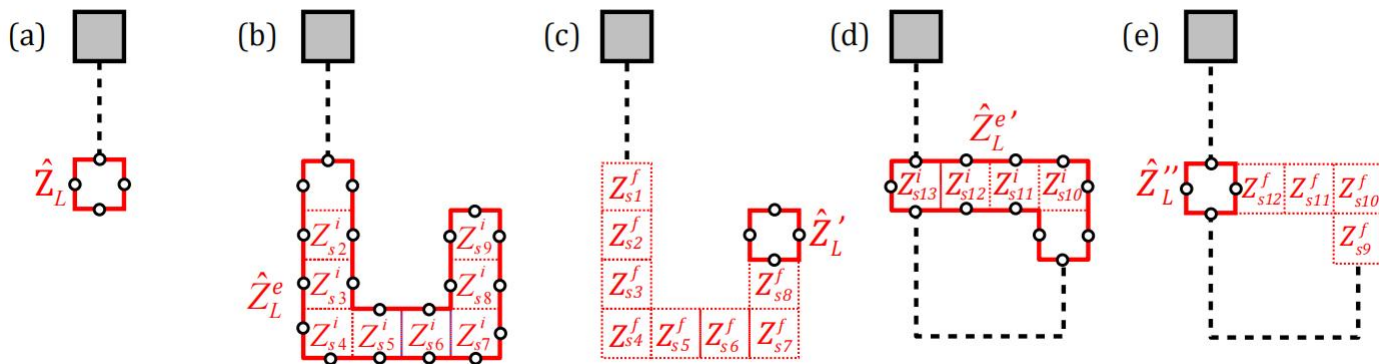
$$I_{L1}X_{L2} \rightarrow I_{L1}X_{L2}$$





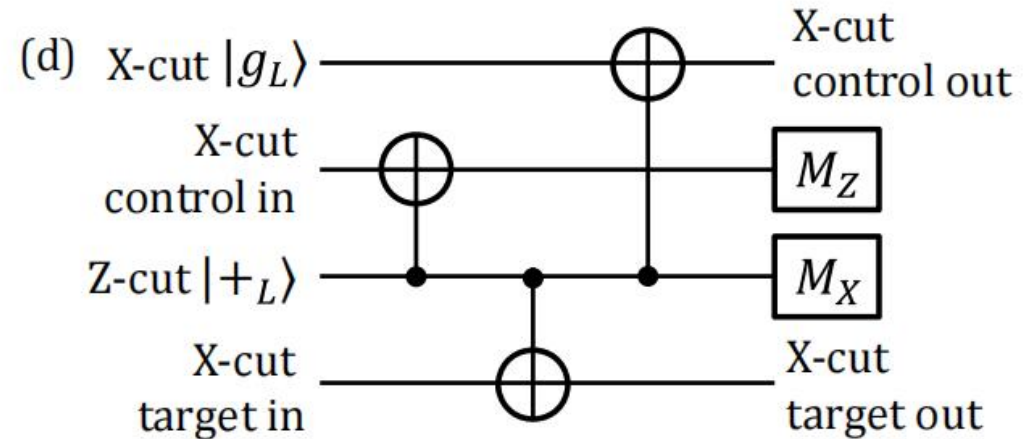
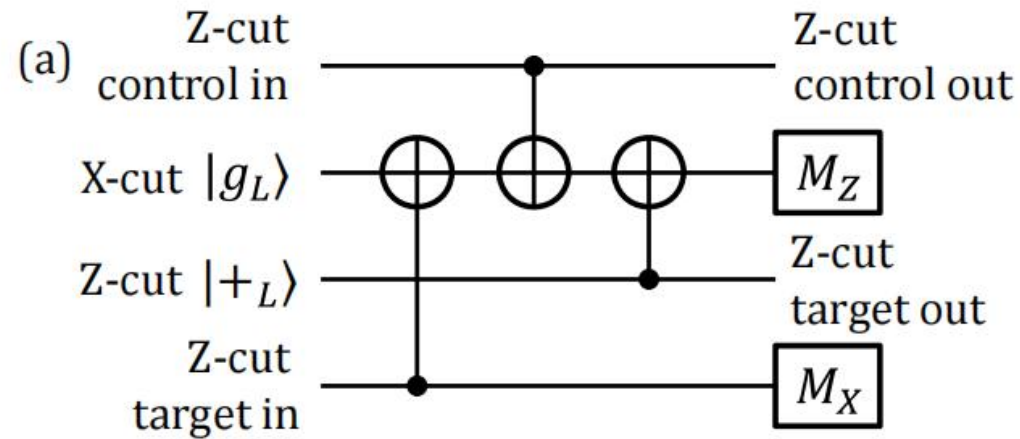
a \rightarrow b: 形变 Z_{L2}

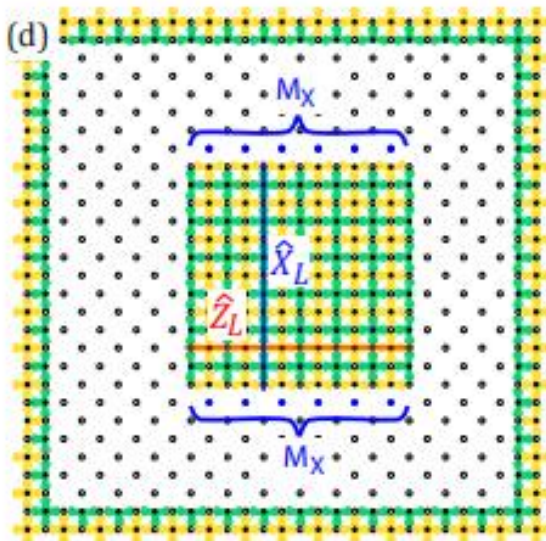
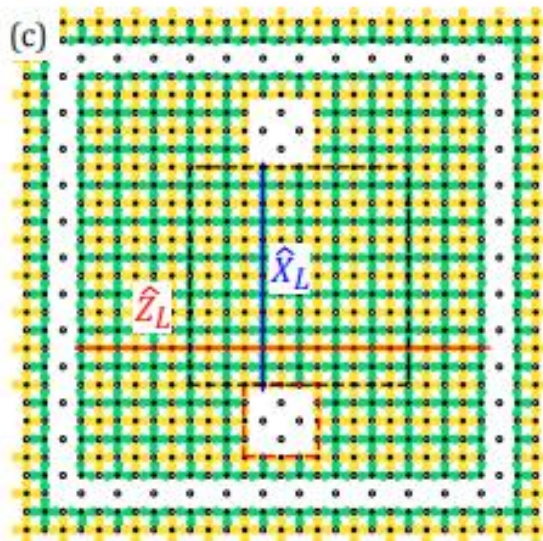
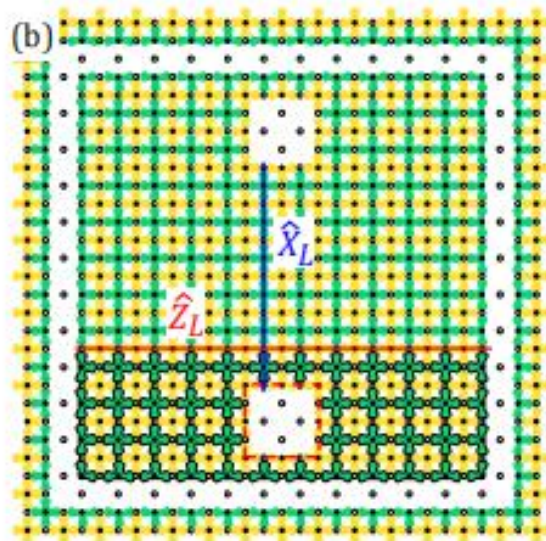
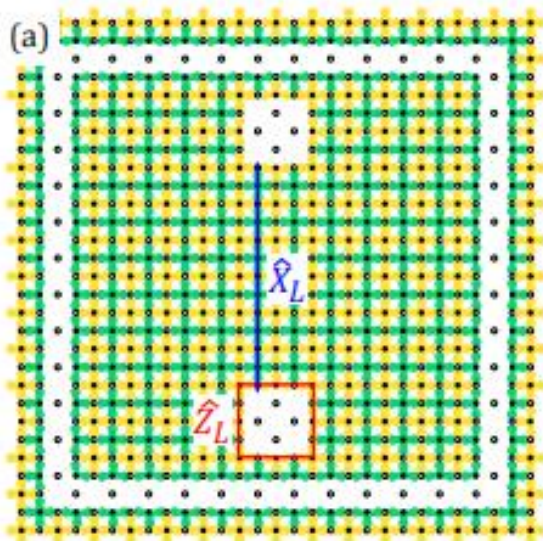
b \rightarrow c: 移动Z-cut下面的洞，按下图所示方式



c \rightarrow d: byproduct operator处理相位差（乘红框里 stabilizer测量结果）

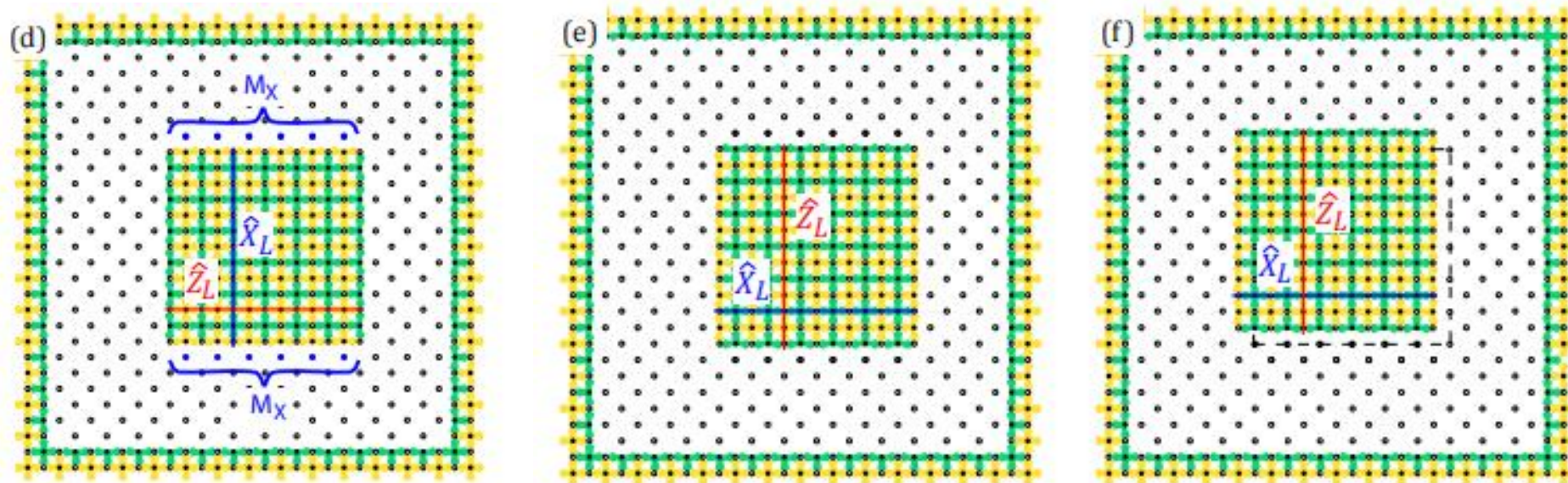
Z-cut braid Z-cut, X-cut braid X-cut





a→b: 形变Z, 乘绿色
stabilizer测量结果变
为横向Z

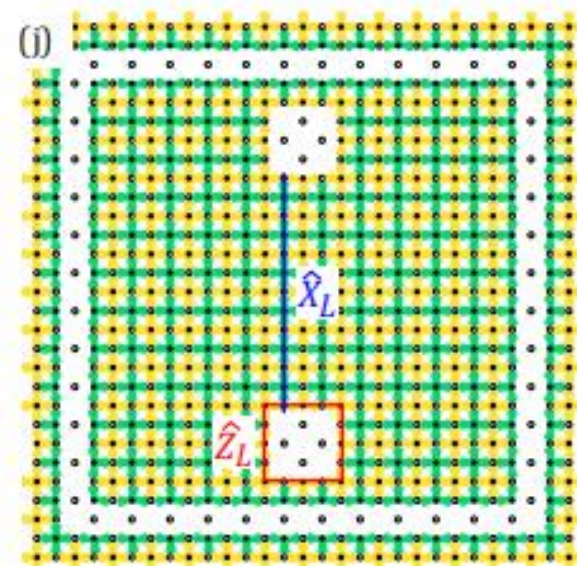
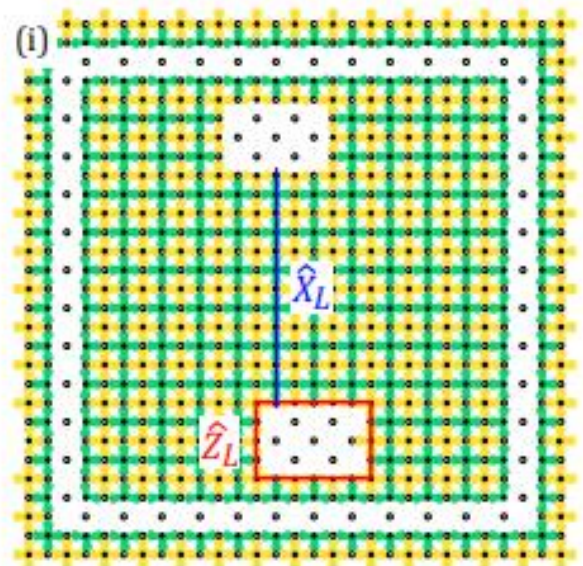
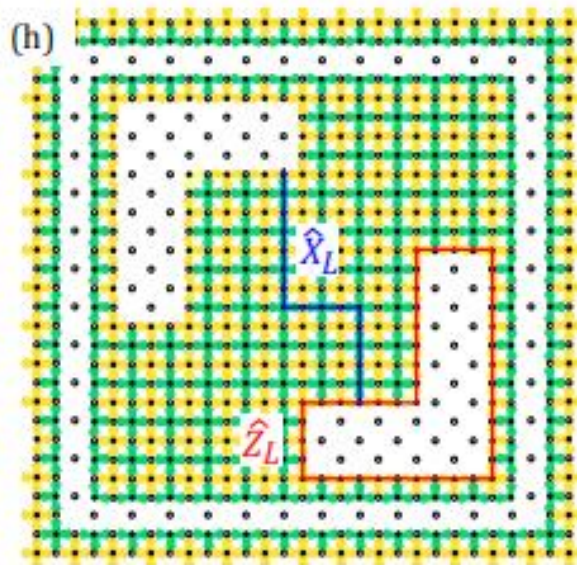
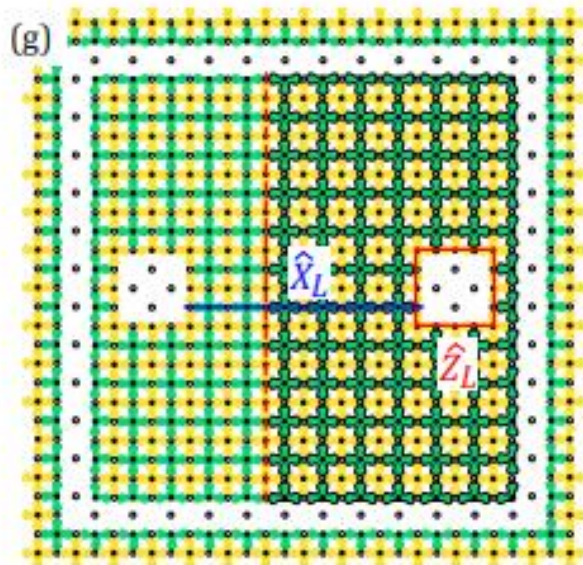
b→d: 缩小Z, X作用范
围



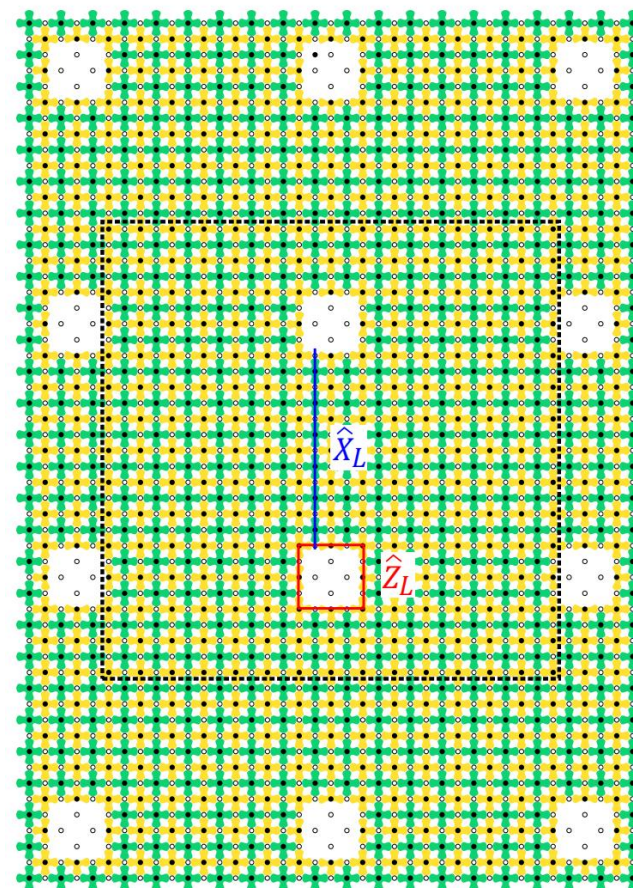
d->e:子块上所有数据比特作用H门

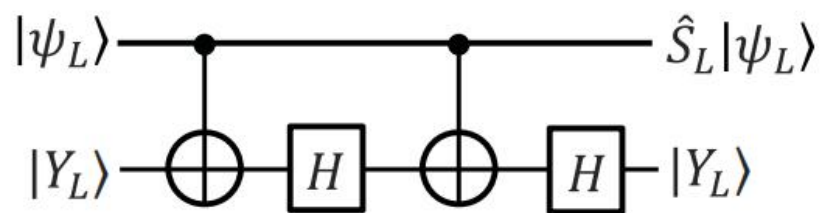
e->f: 作用SWAP门

- (1) between data qubit and the measure qubit above it
- (2) between the measure qubit and data qubit to its left

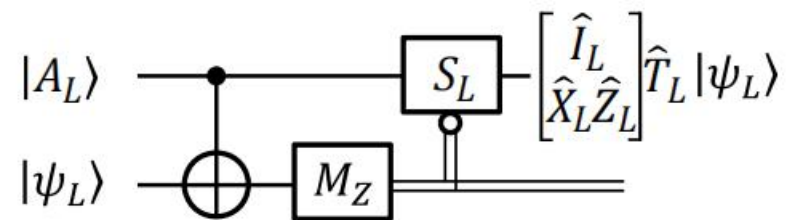


f→g: turn on, 形变Z(与之前同理)
g→j: 移动cut至原来的位置





$$Y_L = (|g_L\rangle + i|e_L\rangle)/\sqrt{2}$$



$$A_L = (|g_L\rangle + e^{i\pi/4}|e_L\rangle)/\sqrt{2}$$

若 M_Z 测量结果为1时，得到

$T_L|\psi\rangle$

若 M_Z 测量结果为 -1 时，得到

$X_L Z_L T_L|\psi\rangle$